WEST

End of Result Set

Generate Collection Print

L1: Entry 1 of 1

File: JPAB

Oct 1, 1987

PUB-NO: JP362223837A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 62223837 A

TITLE: MANUFACTURE OF OPTICAL RECORDING MASTER DISK

PUBN-DATE: October 1, 1987

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MIYAGI, MASAMI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NIPPON TELEGR & TELEPH CORP

APPL-NO: JP61064839

APPL-DATE: March 25, 1986

INT-CL (IPC): G11B 7/26; G11B 7/00

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain an optical recording master disk high in size accuracy by forming guiding groove at a photosensitive material layer provided on a substrate then recording an information signal between guiding grooves while applying track control so that a recording head can follow along the guiding groove.

CONSTITUTION: A substrate is loaded to a device, simultaneously with the rotation of the substrate, a recording head 4 is shifted in the radius direction, exposed by the converged laser light and the latent image of a guiding groove 13 is recorded. Next, the first developing processing is executed, the guiding groove 13 is formed, and the depth of the guiding groove 13 is made into the depth of about 50nm by selecting the exposing condition and developing condition determined by such as the strength of the laser light. Next, a pit 14 of an address signal is cut by the second exposing and developing. The second exposing and developing conditions are selected so that the depth of the pit 14 of the address signal goes to λ/4n and the depth of the guiding groove 13 goes finally to λ/8n.

COPYRIGHT: (C) 1987, JPO&Japio

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-223837

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)10月1日

G 11 B 7/26

7/26 7/00 8421-5D A-7520-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

49発明の名称

光記録原盤の製造方法

②特 願 昭61-64839

突出 願 昭61(1986)3月25日

砂発 明 者 宮 城

雅美

茨城県那珂郡東海村大字白万字白根162番地 日本電信電

話株式会社茨城電気通信研究所内

①出 願 人 日本電信電話株式会社

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

郊代 理 人 弁理士 三好 保男

外1名

明 恕 含

1. 発明の名称

光記録原盤の製造方法

2. 特許顕求の範囲

基板上に設けた感光材層に案内部を形成する工程と、該工程の後当該案内部に沿って記録ヘッドが追随するようにトラック問題をかけながら当該案内消間に情報信号を記録する工程とを有することを特徴とする光記録原建の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

[発明の技術分野]

この発明は、光ビームで簡報の記録、再生を行なう例えば光ディスク、光カード等の光記録原盤の製造方法に関する。

[発明の技術的背印とその問題点]

ユーザーにより記録、再生を行なうことのできる追記録可能形の光ディスクには、通常記録、再生 ヘッドの位置決めを行なうための案内選、およびランダムアクセスなどに使用する位置情報等を含むアドレス信号が記録される。

第2図は、このような光ディスクの原留を示す もので、同図中、11はガラス基板、12はフォトレジスト図(感光材圏)、13はトラッキング 用の窓内斎、14はアドレス信号のピット、15 はユーザーに使用される情報記録領域となる部分 である。

領報の記録、再生用の光の波長を入、ディスク 雄姫の屈折率を n としたとき、案内海 1 3 の深さ は、トラッキング用の差効出力信号を大きくする ために入/ 8 n に選ばれ、またアドレス信号のピ ット 1 4 の混さは信号出力を大きくするために入 / 4 n に選ばれる。

第3回は、上記のような光ディスク原盛10の 図造装置を示すものである。第3回中、17は記 緑用レーザで、Arレーザ、またはHe-Cdレ ーザ等が用いられる。

18はビームスプリッタで、このビームスプリッタ18により、記録用レーザ17からの光ビームは、窓内消13記録用の光ビームと、アドレス信号のピット14記録用の光ビームとに分けられ

る。そして各光ビームの光路に、光強度可変および信号変調のための光変調器21、22がそれぞれ配置されている。

19a~19eはミラー、23は他のビームスプリッタ、24は記録ヘッドである。

そして2つの光ピームが、各光変調器21、2 2により、案内将13記録用のמ光パワー、およびアドレス信号のピット14記録用の恋光パワーにそれぞれ納御されて案内海13、およびアドレス倡号のピット14が同時に紹光される。宛り後、現像処理を行なうことにより所要の窓内海13、およびアドレス倡号のピット14が形成される。

しかしながら上記の光記録は図の図覧方法では、記録用レーザ17からの光ビームを2系数に分け、

家内満13とアドレス信号のピット14とを同時に露光するようにしていたため、2つの光ビームの位置合わせ、および各露光パワーの関節が疑しくなり、寸法器度の高い光記録原図を製造することが知しい。また光学系の构成が複雑になるという間面点があった。

2 は光強度可変、および信号変数のための光変問題、3 はミラー、4 は記録ヘッドで、記録ヘッド には、公知のトラッキングサーボ風傷にあける光源と ている。トラッキングサーボ風傷にあける光源と しては、露光川のレーザ光源とは別途にフォトレ ジストが感光しないような半導体レーザが用いられる。

次に上記の装置を用いて光ディスク原盤を図道する方法を述べる。

まずガラス巡姫11上にスピンコート法により フォトレジストを塗布してフォトレジスト闘12 を形成する。

フォトレジスト 図12の 厚さは、 アドレス 倡号の ピット14の 混さである み /4 n に、 さらに 現像の際の 脱級 り 気を加えた 厚さに する。

ディスク基板としては P M M A (ポリメチルアクリレート)、または P C (ポリカーボネート)等のプラスチックが用いられるので、 n m 1 . 5である。また記録再生光源としては半辺体レーザが用いられるので、 A m 8 3 0 n m である。した

[発明の目的]

この発明は、上記事情に基づいてなされたもので、比較的簡単な製造装置で寸法術度の高い光記録原盤を製造することのできる光記録原盤の製造方法を提供することを目的とする。

[発明の母変]

上記目的を選成するために、この発明は基板上に設けた感光材層に象内荷を形成した後、当該な内部に沿って記録ヘッドが追随するようにトラック制御をかけながら当該な内部間に俯瞰信号を記録できるとともに、案内部の間に符留信号が記録できるとともに、案内的の間に符成よく領電信号が記録されるようにしたものである。

[発明の変版的]

以下この発明の実施例を図面を容照して説明する。この実施例は光ディスク原図の製造方法に適用したものである。

まず第1回を用いてこの発明に適用する製造装 包を説明すると、第1回中、1は記録用レーザ、

がって λ / 4 n ≈ 1 4 0 n m となる。

一方、1回の現役の隠ぷり配は、め20mmで、この実給例では部合2回の現役を行なうので、2回の現役による腹談り図をさらに加えると、フォトレジスト隠12の所要厚さは約180mmである。

上記のように極値を単節したのち、第1図の装置を用いて、案内項13の対験、およびアドレス 個異のピット14の刻題が原次行なわれる。

まず装留に継続を装着し、整板の回弦と同時に 配録ヘッド4を半径方向に移動させて集取したレーザ光で弱光することにより、窓内溝13の潜像 を記録する。次いで第1回目の現像処理を行なって窓内割13を形成する。

窓内弱13の忍さは 入/8 n ≈ 7 0 n m とされるが、第2回目の現役による環境りを考慮して第 1回目では50 n m 程度の認さにする。

レーザ光の強度等の弱光条件、および現条件を 選ぶことにより上記の50nm程度の認さが遅退 される。 次に第2回目の露光、現像によりアドレス信号 のピット14の剣設が行なわれる。

第2回目の露光は第1回目で形成した案内溝13を利用してトラック制御をかけながら行なわれる。即ち、記録ヘッド4にトラッキング動作をさせ、相関る案内溝13回の中心に光ビームが照射されるように制御をかけながら記録信号に従ってレーザ光を照射する。

第2回目の露光、現像条件は、アドレス信号の ピット14の深さが λ / 4 n に、また案内講13 の深さが最終的に λ / 8 n になるように選ばれる。

なお上述の実施例では、この発明を光ディスク 原盤の製造方法に適用した場合について述べたが、 この発明は光ディスクと同様の方法により記録、 再生が行なわれる光カードの原盤の製造方法にも 適用することができる。

次に具体例を述べる。

具体例1

ガラス基板11上にスピンコート法によりフォ トレジストを途布して180nm厚さのフォトレ

0.3μm、深さは70nmであり、またアドレス信号のピット14の幅は0.6μm、深さは140nmで、案内调13、およびアドレス信号のピット14ともに所定の寸法に形成された。

製造した光ディスク原盤10をマスター器としてニッケル電紡によりスタンパを作製し、さらに射出成形によりPMMA基板に案内溝13およびアドレス信号のピット14を転写したのち、記録脱として案内溝13およびピット14の形成面側にCSューTe 神膜をプラズマ重合法により形成し光ディスクを作製した。

このようにして作た光ディスクを半導体レーザを用いた記録、再生装置に装着し、記録、再生をしたところ、所定のアドレス信号の検出、および情報記録領域15での記録、再生の動作を確認し、且つ良好な品質の再生信号を得た。

具体例 2

ガラス基板上にスピンコート法によりフォトレジストを塗布して180nmの厚さのフォトレジスト間を形成した。

ジスト層12を形成した。次に第1図の装置に整板を装着し、基板を回転させながら記録ヘッド4を半径方向に移動させてAェレーザからの光ビームで露光することにより、ピッチ1、6μmのスパイラル状の窓内隔13を記録した。

光ピームの露光パワーは、光変調器 2 で制御することにより、基板の内、外周の線速に応じてほぼ一定となるようにした。

記録後、基板を現像して案内消13を形成した。 次に、再び基板を第1回の装置に装着し、案内 消13に沿ってトラッキングをかけながら相撲る 案内消13間にアドレス信号を記録した。

アドレス信号を記録する際の露光パワーは、前 記の案内滿13記録の際の2倍とした。

アドレス信号の記録後、第2回目の現像処理を して光ディスク原盤10を得た。

上記のようにして製造した光ディスク原盤10を光学類微鏡およびSEMで観察したところ、所定の案内溝13間の中心線上にアドレス信号のピット14が形成されており、案内溝13の溝縞は

次に第1図に示したものとほぼ同様の傷成からなる光カード用原盤の製造装置に基板を装着し、 基板を平行移動させながらArレーザの光ビームによりמ光し、次いで現像することによりピッチ2μmの直線上の窓内溝を形成した。

再び製造装置に基板を装着し、案内満に沿ってトラッキングをかけながら、相関る案内満固にアドレス信号を記録した。 露光条件は稳速換算で前記具体例 1 と同じになるようにし、且つアドレス信号を記録する場合の露光パワーは、案内満を記録する場合の約 2 倍とした。

アドレス信号の記録後、第2回目の現像処理をして光カード原盤を得た。

上記のようにして製造した光カード原 駅を光学 類微鏡およびSEMで観察したところ、所定の深 内滴の中心にアドレス信号のピットが形成されて おり、 案内満の満幅は0.3μm、深さは70n mであり、またアドレス信号のピットの幅は0. 6μm、深さは140nmで、案内満およびアド レス信号のピットともに所定の寸法となっていた。

特開昭62-223837(4)

製造した光カード原盤をマスター板としてニッケル電铸によりスタンパを作製し、さらに射出成形法によりPC基板に案内満およびアドレス信号のピットを転写したのち、案内満およびピットの形成面側にCSューTe薄膜をプラズマ重合法により形成し、光カードを作製した。

このようにして得た光カードを半導体レーザを用いた記録、再生装置に装着し、記録、再生実験をしたところ、所定のアドレス信号の検出、および情報記録領域での記録、再生の動作を確認し、且つ良好な品質の再生信号を得た。

[発明の効果]

以上説明したように、この発明の構成によれば、単一の光学系で案内溝および惰報信号が記録できるとともに、惰報信号は案内溝によりトラック制御をかけながら記録されるので、比較的簡単な製造装置で寸法構度の高い光記録原盤を製造することができるという利点がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明に係わる光記録原盤の製造方

法に適用する製造装置の一例を示す構成図、第 2 図は光記録原盤の一例を部分的に示す斜視図、第 3 図は従来の光記録原盤の製造方法に使用する製 造装置を示す構成図である。

1:記録用レーザ、

2 : 光変調器、

4:記録ヘッド、

10:配绿原蟹、

11: ガラス基板、

12:フォトレジスト層、 13:案内消、

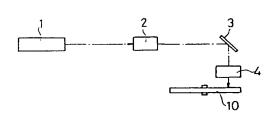
14:アドレス信号のピット、

15:情報記録領域。

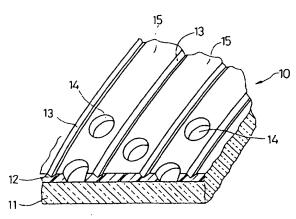
代理人 弁理士 三 好 保



第13



第2图



第3叉

